|  |
| --- |
| logo 70 lecie 1950-2020_logo  50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1  **Dział Zamówień Publicznych UMW**  ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław  faks 71 / 784-00-45  e-mail: bozena.cedzynska@umed.wroc.pl |
|

**UMW/AZ/PN-60/20 Wrocław, 18.06.2020 r.**

**NAZWA POSTĘPOWANIA**

Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

**Część 4**

Wielomodułowy czytnik mikropłytek służący do pomiaru absorpcji UV-Vis luminescencji, fluorescencji, luminescencji z użyciem filtrów oraz BRET i FRET na potrzeby Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

1. **Odpowiedź na pytania Wykonawcy**

**Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej Siwz), zadane przez Wykonawcę**:

**Pytanie:**

Zgodnie z arkuszem informacji technicznej – Załącznik nr 2 do Siwz Część 4 oraz zgodnie z wzorem umowy § 6 Warunki gwarancyjne i serwisowe pkt. 1, wykonawca oświadcza że urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

Czy Zamawiający zaakceptuje również urządzenie demonstracyjne, będące po szczegółowym przeglądzie technicznym, z gwarancją producenta, gotowe do pracy bez konieczności dodatkowych zakupów i inwestycji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający akceptuje urządzenie demonstracyjne, będące po szczegółowym przeglądzie technicznym, objęty gwarancją , gotowe do pracy bez konieczności dodatkowych zakupów i inwestycji.

**II. Informacja o zmianie treści Siwz.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, Zamawiający informuje, że zmienił, w oparciu   
o art. 38 ust 4 Prawa zamówień publicznych, treść Siwz.

Zmiany w treści dokumentów zaznaczono kolorem niebieskim.

Zamawiający wymaga przygotowania oferty w oparciu o skorygowaną treść SIWZ i udzielone odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.

Z upoważnienia Rektora UMW

p.o. Zastępcy Kanclerza ds. Zarządzania Administracją UMW

/-/Mgr Patryk Hebrowski